PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 29/92

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

9. April 1998 (09.04.98)

WO 98/15012

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/02132

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. September 1997

(19.09.97)

A1

(30) Prioritätsdaten:

196 40 243.3

30. September 1996 (30.09.96)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HARTNER, Walter [DE/DE]; Alemannenstrasse 20, D-89441 Medlingen (DE). SCHINDLER, Gunther [DE/DE]; Ungererstrasse 19, D-80802 München (DE). MAZURE-ESPEJO, Carlos [DE/DE]; Grünlandstrasse 4, D-85604 Zorneding (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

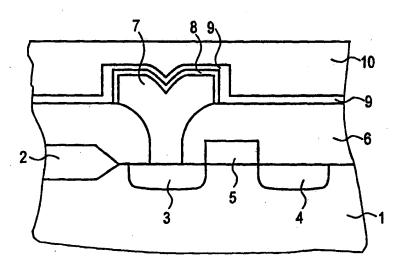
Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: CAPACITOR WITH AN OXYGEN BARRIER LAYER AND A FIRST BASE METAL ELECTRODE

(54) Bezeichnung: KONDENSATOR MIT EINER SAUERSTOFF-BARRIERESCHICHT UND EINER ERSTEN ELEKTRODE AUS EINEM NICHTEDELMETALL



(57) Abstract

A capacitor with a high ϵ dialectric or ferroelectric layer as a capacitor dialectric and a first electrode, substantially made out of conductive material free from noble metal. A barrier layer to suppress oxygen diffusion is placed between the capacitor dialectric and the first electrode. Known materials such as polysilicon or aluminium can thus be integrated as electrode material with high ϵ dielectric or ferrorelectric properties.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Kondensator mit einer Hoch- ϵ -Dielektrischen oder ferroelektrischen Schicht als Kondensatordielektrikum und einer ersten Elektrode, die im wesentlichen aus einem edelmetallfreien leitfähigen Material besteht, ist zwischen Kondensatordielektrikum und erster Elektrode eine Barriereschicht zur Unterdrückung von Sauerstoffdiffusion angeordnet. Auf diese Weise können bekannte Materialien wie Polysilizium oder Aluminium als Elektrodenmaterial mit einem Hoch- ϵ -Dielektrikum oder Ferroelektrikum integriert werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

				•					
	AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien	
ŀ	AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei	
	ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal	
	ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland	
	ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad	
	BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo	
	BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan	
	BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan	
	BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei	
	BG	Bulgarien	HU	Ungaro	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago	
	BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine	
	BR	Brasilien	· IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda	
	BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von	
	CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika	
	CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan	
	CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam	
	CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien	
	CI ·	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe	
	CM	Kamerun		Korea	PL	Polen			
	CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal			
	CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien			
	CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation			
	DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan			
	DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden			
	EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur			

WO 98/15012 PCT/DE97/02132

Beschreibung

Kondensator mit einer Sauerstoff-Barriereschicht und einer ersten Elektrode aus einem Nichtedelmetall

5

Die Erfindung betrifft einen Kondensator in einer integrierten Schaltung, insbesondere in einem integrierten Halbleiterspeicher.

In integrierten Halbleiterschaltungen ist die Erhöhung der Integrationsdichte ein vorrangiges Ziel. Bei Kondensatoren kann der Platzbedarf dadurch verringert werden, daß als Kondensatordielektrikum ein Ferroelektrikum oder Hoch-E-Dielektrikum verwendet wird, so daß für einen vorgegebenen Kapazitätswert eine geringere Kondensatorfläche benötigt wird. Solche Kondensatoren werden beispielsweise in integrierten Speichern als sogenannte "Stacked"-Kondensatoren (der Kondensatoreiner Speicherzelle ist oberhalb eines zugehörigen Auswahltransistors angeordnet) eingesetzt.

20

35

Verschiedene Paraelektrika mit hoher Permittivität (Hoch-E-Dielektrika) und Ferroelektrika sind aus der Literatur bekannt, Beispiele sind Barium-Strontium-Titanat, (Ba, Sr) TiO3 (BST), Strontium-Titanat (ST) oder Blei-Zirkonoium-Titanat (PZT). Die Herstellung dieser Materialien erfolgt durch einen Sputter-, Spin-on- oder Abscheideprozeß ,der hohe Temperaturen in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre benötigt. Dies hat zur Folge, daß die in der Halbleitertechnologie als Elektrodenmaterial verwendeten leitfähigen Materialien (z. B. Polysilizium, Aluminium oder Wolfram) ungeeignet sind, da sie unter diesen Bedingungen oxidieren. Daher wird zumindest die erste Elektrode üblicherweise im wesentlichen aus einem Edelmetall wie Pt oder Ru hergestellt. Diese neuen Elektrodenmaterialien sind jedoch für die Halbleitertechnologie relativ unbekannte Substanzen. Sie sind schwierig aufzubringen und nur bei geringer Schichtdicke befriedigend strukturierbar.

30

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Kondensator in einer integrierten Halbleiterschaltung anzugeben, bei dem ein in der Halbleitertechnologie bekanntes Material als erste Elektrode und ein Hoch-E-Dielektrikum oder Ferroelektrikum als Kondensatordielektrikum eingesetzt wird. Diese Aufgabe wird durch einen Kondensator mit den Merkmalen des Patentansprüches 1 gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand von Unteransprüchen.

10 Bei der Erfindung ist auf der ersten Elektrode eine Barriereschicht angeordnet, die die Diffusion von Sauerstoff in ausreichendem Maße unterdrückt und so die erste Elektrode vor einer Oxidation schutzt. Damit kann ein bekanntes Material wie beispielsweise Polysilizium als untere Elektrode verwen-15 det werden. Auf diese Barriere wird dann direkt ein Ferroelektrikum oder ein Hoch-E-Dielektrikum wie beispielsweise BST mit einem bekannten Prozeß aufgetragen. Die Barriereschicht muß dabei alle während des erwähnten Hochtemperaturprozesses existierenden Diffusionspfade wirksam unterbinden. 20 Als Sauerstoff-Barriereschicht kann beispielsweise Si3N4 verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer TiO2-Barriereschicht auf einer ersten Elektrode aus Ti-Six. Eine weitere Möglichkeit ist das Einbinden von Sauerstoff durch eine begrenzte Oxidation der darunterliegenden 25 Schicht (z.B. von Polysilizium in einer Dicke von weniger als 5 nm).

Die Barriereschicht kann elektrisch leitend oder isolierend sein. Im ersten Fall muß sie strukturiert werden, wenn benachbarte Kondensatoren voneinander getrennt werden müssen. Im letzteren Fall ist zu berücksichtigen, daß die Barriereschicht im allgemeinen eine weit niedrigere Dielektrizitätskonstante & als z. B. BST aufweist, so daß der Kondensator effektiv aus einer Reihenschaltung von zwei Kondensatoren besteht mit einer Gesamtkapazität, die geringer ist als die des BST-Kondensators. Dieser Kapazitätsverlust kann durch Verringerung der Barrierenschichtdicke minimiert werden.

Besteht das Kondensatordielektrikum aus einem Ferroelektrikum, ist der Spannungsabfall an der Barriereschicht zu berücksichtigen. Dies bedeutet, daß eine höhere Spannung angelegt werden muß, um eine vorgegebene Hystereseschleife zu durchfahren. Die Polarisation pro Fläche im Sättigungsbereich wird dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.

Die Barriereschicht kann insbesondere durch eine Nitridierung oder eine Oxidierung hergestellt werden. Ferner kann die Barriereschicht durch eine Reaktion zwischen dem Kondensatordielektrikum und der ersten Elektrode gebildet werden. Diese Reaktion kann während der Abscheidung des Dielektrikums (oder Ferroelektrikums) oder einer der darauffolgenden Temperungen stattfinden. Beispielsweise reagiert WN als Elektrodenmaterial mit BST an der Grenzfläche zu W(Ba,Sr)Ox, das nichtstöchiometrisch und leitfähig ist.

Die Erfindung ist auch einsetzbar bei einem in einem Graben angeordnetetn Kondensator. Dabei sind beide Kondensatorelektroden überwiegend innerhalb des Grabens angeordnet, wobwi jede Speicherzelle einen eigenen Graben besitzt oder die Kondensatoren benachbarter Zellen in einem gemeinsamen Graben untergebracht sind.

25

30

35

20

Figur 1 zeigt als Ausführungsbeispiel eine Speicherzelle einer integrierten Halbleiterschaltung mit einem erfindungsgemäßen Kondensator. Die Figur zeigt ein Substrat 1 mit einem darin angeordneten MOS-Transistor, der zwei S/D-Gebiete 3, 4 und ein isoliert auf dem Substrat aufgebrachtes Gate 5 umfäßt. Nicht aktive Bereiche der Schaltung sind mit einer Isolation 2 bedeckt. Eine Isolationsschicht 6 bedeckt den Transistor und weist Kontaktlöcher zu den zu kontaktierenden S/D-Gebieten auf. Das Kontaktloch zum S/D-Gebiet 4 liegt dabei außerhalb der Zeichenebene. Das S/D-Gebiet 3 ist über das Kontaktloch mit einer ersten Elektrode 7 verbunden. Diese erste Elektrode 7 besteht aus einem in der Halbleitertechnolo-

4

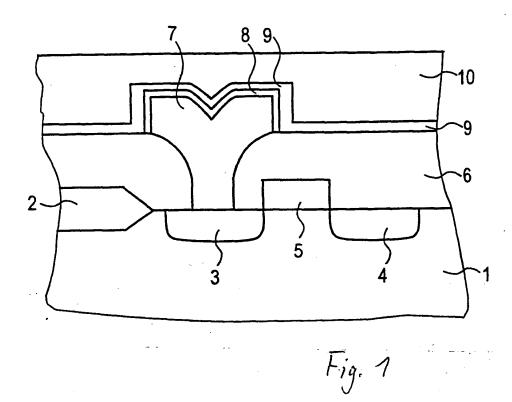
gie üblicherweise verwendeten leitfähigen Material, wie beispielsweise Wolfram, Silizide, eptaktisch aufgewachsenes Silizium, Polysilizium, Nitride (WN; TiN etc.) oder einer Kombination derartiger Materialien. Sie kann auch an ihrer Unterseite (d.h. an der Grenzfläche zum S/D-Gebiet 3) eine Barriereschicht aufweisen oder über eine eigens hergestellte Anschlußstruktur (Plug), die evtl. aus einem anderen Materialbesteht, mit dem dotierten Gebiet 3 verbunden sein. Diese Materialien bestehen alle nicht im wesentlichen aus einem Edelmetall und werden im folgenden als im wesentlichen edelme-10 tallfreie leitfähige Materialien bezeichnet. Auf die geeignet strukturierte erste Elektrode 7 wird dann als Barriereschicht 8 Siliziumnitrid in einer Dicke < 5 nm (bspw. 2 nm) aufgebracht, so daß alle freiliegenden Oberflächen der ersten Elektrode von ihr bedeckt sind, dann erfolgt mit einem bekannten Verfahren die Abscheidung von Barium-Strontium-Titanat 9 in einer Schichtdicke von etwa 50 nm. Die Kombination aus 2 nm Si_3N_4 ($\varepsilon = 8$) und 50 nm BST ($\varepsilon = 300$) ergibt eine Gesamtkapazität, die 40 % der reinen BST-Kapazität ent-20 spricht. Der Vorteil der dunnen dielektrischen Schicht zwischen Elektrode 7 und dem Kondensatordielektrikum 9 ist die Reduzierung des Leckstroms des Kondensators. Die nicht leitende Barriereschicht 8 kann ganzflächig auf der integrierten Schaltung verbleiben. Der Kondensator wird durch eine zweite Elektrode 10, die auf dem Kondensatordielektrikum 9 hergestellt wird, vervollständigt.

5

5

Patentansprüche

- 1. Kondensator in einer integrierten Halbleiterschaltung
- mit einer ersten Elektrode (7) die aus einem im wesentlichen edelmetallfreien leitfähigen Material besteht,
- mit einer zweiten Elektrode (10),
- mit einem Kondensatordielektrikum (9), daß die erste (7) und zweite Elektrode (10) voneinander isoliert und aus einem Hoch-ε-Dielektrikum oder Ferroelektrikum besteht, und
- 10 mit einer Barriereschicht zur Verringerung der Sauerstoffdiffusion, die auf der ersten Elektrode (7) angeordnet ist und die gesamte Grenzfläche zwischen erster Elektrode (7) und Kondensatordielektrikum (9) bedeckt.
- 15 2. Kondensator nach Anspruch 1, bei dem die Barriereschicht (8) eine elektrisch isolierende Schicht ist.
 - 3. Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
- 20 bei dem die Barriereschicht (8) aus Siliziumnitrid oder -oxid besteht.
- Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 bei dem die erste Elektrode (7) im wesentlichen aus Polysilizium, einem leitfähigen Nitrid, Wolfram oder einem Silizid besteht.
- Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
 bei dem die erste Elektrode (7) im wesentlichen aus Titansi lizid und die Barriereschicht (8) im wesentlichen aus Titanoxid besteht.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In ational Application No PCT/DE 97/02132

A CLASSIF	FICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 6	H01L29/92		
	,		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ition and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	currentation searched (classification system followed by classification HO11	on symbols)	
1100	HOIL		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that se	uch documents are included in the fields sea	rched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)	
	•		
			·
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
			·
.γ	J. K. HOWARD: "Dual Dielectric (Capacitor.	1-5
,1	August 1980."	•	•
Å,	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN	N,	
	vol. 23, no. 3, August 1980, NEW	YORK, US,	
	page 1058 XP002052287		
	see the whole document		
		ET 41 \ 16	
Υ.	US 5 187 638 A (SANDHU GURTEJ S	EI AL) 16	1-5
	February 1993 see column 2, line 36 - column 3	line 10	
	figure 2	, Tine 10;	
Α	WO 96 10845 A (PHILIPS ELECTRONIO	CS NV	1,4,5
``	; PHILIPS NORDEN AB (SE)) 11 Apri		-, , , -
, ,	see page 6, line 3 - page 9, line		
	figures 1-6	·	
ŀ	office repair with table teams	•	
	·		
Funti	her documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed i	n annay
• Special ca	stagories of cited documents :	"T" later document published after the inter	mational filing date
	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	
[lered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention	
filing d	late	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot	
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do	cument is taken alone
citatio	n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an in-	ventive step when the
	ent referning to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or mo ments, such combination being obvious	
	ent published prior to the international filing date but	in the art.	
	nan the priority date claimed	*&* document member of the same patent	
Date of the	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international sea	rcn report
,	6 January 1000	02/02/1009	
	6 January 1998	02/02/1998	
Name and r	nailing address of the ISA -	Authonzed officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL ~ 2280 HV Rijswijk		
Ì	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Albrecht, C	
I	· ux. (+31-10) 340-3010	1	

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

FCT/DE 97/02132

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5187638 A	16-02-93	NONE	
WO 9610845 A	11-04-96	CA 2178091 A EP 0737364 A JP 9507342 T	11-04-96 16-10-96 22-07-97

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interrationales Aktenzeichen
PC 1/ DE 97/02132

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L29/92		
Nach der In	sternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssilikation und derIPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchies IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo $H01L$	ole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Jame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y 9 3 1 5 2 7	J. K. HOWARD: "Dual Dielectric (August 1980." IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETING (Bd. 23, Nr. 3, August 1980, NEW November 1988) Seite 1058 XP002052287 siehe das ganze Dokument	Ν,	1–5
Y	US 5 187 638 A (SANDHU GURTEJ S 16.Februar 1993 siehe Spalte 2, Zeile 36 - Spalte 18; Abbildung 2		1-5
A	WO 96 10845 A (PHILIPS ELECTRONIC ;PHILIPS NORDEN AB (SE)) 11.Apri siehe Seite 6, Zeile 3 - Seite 9 31; Abbildungen 1-6	1 1996	1,4,5
	tere Veröflentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patenttamilie	
*Besondent *A* Veröfle aber n *E* älteres Anmel *L* Veröfle schein ander soll ooc ausge *O* Veröffe eine B *P* Veröfle dem b	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsarn anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, elenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf errindenscher i aligk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden ultung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung eit berühend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
•	Abschlusses der internationalen Recherche 6. Januar 1998	Absendedatum des internationalen Re 02/02/1998	cherchenberichts
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Albrecht, C	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich. "en, die zur selben Patentfamilie gehören

tionales Aktenzeichen PC:/DE 97/02132

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5187638 A	16-02-93	KEINE	
WO 9610845 A	11-04-96	CA 2178091 A EP 0737364 A JP 9507342 T	11-04-96 16-10-96 22-07-97

Docket # MUH-12757

Applic. #_

Applicant: MATTHIAS KROENKE ET AL.

Lerner and Greenberg, P.A. Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480 Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101